

足立区地域文化課文化財係会計年度任用職員（遺跡発掘調査員）募集要領

1 職名・採用予定人数・応募資格・職務内容

(1) 職名・採用予定人数・応募資格

職名	人数	応募資格（次のいずれにも該当する方）
遺跡発掘調査員 分野：考古・埋蔵文化財	1名	(1) 博物館法（昭和26年法律第285号）に定める学芸員の資格を有する者もしくは採用日までに取得見込みの方。又はこれと同等の経験と知識を有する方。 (2) 学校教育法（昭和22年法律第26号）に基づく大学もしくは大学院において、考古学及びこれに類する専門課程を卒業・修了した方。又は採用日までに卒業・修了見込みの方。 (3) 地方公務員法第16条に該当しない者。 (4) 平成11年改正前の民法の規定による準禁治産の宣告を受けていない方（心身耗弱を原因とするものを除く）。

(2) 職務内容等

職務内容
(1) 埋蔵文化財等の保護と活用に関する業務（行政事務、立会調査・発掘調査の調査補助、調査報告書の作成等） (2) 埋蔵文化財等に関連する一般行政業務（Word、Excel等による各種文書作成やデータ入力、電話対応、接客など） (3) 埋蔵文化財の保護活用、事業の企画・運営 (4) その他、伊興遺跡公園展示館管理運営に関すること
職務遂行上、求められる能力・人材
(1) 幅広い視野を持って区政全般に興味を持ち、その上で文化財係の事業を考え、区各部署職員及び住民との協働により職務を進めていくことのできる方。

2 勤務条件

身分	足立区会計年度任用職員 ※地方公務員法に基づく、パートタイム会計年度任用職員（非常勤職員）
勤務場所	足立区立伊興遺跡公園展示館（足立区東伊興4-9-1）
採用予定日	令和8年10月1日から令和9年3月31日
任用期間	（勤務実績を考慮し年度ごとに更新あり）
勤務態様	週30時間勤務（年末年始・祝日を除く）、月曜から金曜のうち週4日（週休日は同一曜日、業務によっては土曜・日曜有）
勤務時間	午前8時45分から午後5時15分まで
報酬等	報酬：月額252,696円（地域手当相当分を含む） 通勤手当：区の規定に基づき支給（上限あり） 通期末手当：区の規定に基づき支給 ※現在の報酬額および給与改定等があった場合は報酬額も変わることがあります
休暇等	有給休暇及び慶弔休暇等を区の規定により付与

社 会 保 険	共済保険、厚生年金保険、雇用保険に加入 ※本人負担分は上記月額報酬より控除
---------	--

3 応募方法・応募書類

(1) 応募方法

応募方法	提出期限	送付先・提出場所
1 オンライン申請 ※足立区オンライン申請システムへアクセスし、画面の指示に従って全ての必要項目を正しく入力して、申込期間中に申請してください。	<u>令和8年9月11日(金)</u> <u>必着</u>	
2 郵送または持参	<u>令和8年9月11日(金)</u> <u>午後5時必着</u> (持参による受付は土曜、日曜、祝日を除く開庁日の午前9時から午後5時まで)	〒120-8510 足立区中央本町1-17-1 足立区地域のちから推進部 生涯学習支援室地域文化課 文化財係 (足立区役所 南館3階)

- ※1 オンライン申請の受付が完了しましたら、足立区オンライン申請システムに登録されたアドレスにメールを送ります。shinsei@city.adachi.tokyo.jp を受信できるように、迷惑メール設定から解除、もしくは受信設定をお願いします。9月14日(月)を過ぎてもメールが届かない場合は御連絡ください。
- ※2 Eメール送信による応募はできません。
- ※3 郵送の場合、角形2号封筒(A4用紙を折らずに入るサイズ)の表面に「遺跡発掘調査員採用選考応募書類在中」と赤字で明記し、必ず簡易書留等により配達記録が残る送付方法で郵送してください。
- ※4 提出書類に不備があった場合や郵便料金に不足があった場合は受理しませんので、ご注意ください。

(2) 応募書類

下表様式を足立区公式ホームページからファイルをダウンロードし、作成したものを各1部ご提出ください。また、各様式は足立区地域文化課文化財係でも配布しています。

様式	種別	備考
様式1	申込書(履歴書)	市販の履歴書不可 要写真添付
様式2	職務経歴書	現勤務先および博物館施設等の勤務歴がある場合要記入
様式3	研究・調査・業務実績一覧作成について	様式3を参考に作成 実績一覧の様式は自由

- ※1 各様式のうち、記入すべき内容がない場合、該当記入欄に「なし」と記入し、すべてをプリントアウトして提出してください。
- ※2 提出された書類は、選考のための参考資料となります。書類の返却はいたしません。

※3 個人情報については、選考以外の目的に利用することはありません。

4 選考方法

(1) 一次選考

選考方法	書類選考（応募書類により書類選考を行います）
結果通知	令和8年9月14日（月）に全ての受験者に結果通知を郵送します。

(2) 二次選考

選考方法	一次選考合格者の個別面接
会 場	足立区役所本庁舎 指定した場所 ※
日 時	令和8年9月16日（水） 午前 ※
結果通知	全ての二次選考受験者に結果通知を郵送します。

※会場・時間は、一次選考の結果通知にて指定します。

指定時間の10分前までにお越しください。遅刻した場合は受験できません。

5 問合せ先

〒120-8510 東京都足立区中央本町1-17-1 足立区役所 南館3階

足立区地域のちから推進部 生涯学習支援室 地域文化課 文化財係

電話：03-3880-5984（直通）

Email:chiiki@city.adachi.tokyo.jp